Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/573,671	HILL ET AL.
Examiner	Art Unit
Ellen Kim	2874

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
385	12	11/21/2007	EK			
	,					
	:					
-						
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

INI	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		

	DATE	EXMR	
East		11/21/2007	EK
			·
	-		
. ·			
			-
	·		